｢光計測シンポジウム2025｣講演募集のご案内

　日本光学測定機工業会では、東京ビックサイトで開催される『測定計測展2025』の併催企画として｢光計測シンポジウム2025｣を開催いたします。

光や画像による計測法や、レーザーを利用した計測法、医用分野への応用計測など、発表者と参加者による技術情報の交換を行なう事を目的としております。

基礎的な原理や活用方法とともに、関連する分野での実用的な事例や、その活用方法含などの発表の場として、下記により、皆様よりご講演を募集致します。

オンラインでの講演も可能です。奮ってご参加くださいます様お願い申し上げます。

記

　　　開　催　日　：2025年9月11日（木）10:00 ～16:00（予定）

　　　会　　　場　：東京ビッグサイト　会議棟6階　（オンラインで同時配信）

　　　協　　　賛　：公益社団法人精密工学会、日本顕微鏡工業会、（予定）

　　　募集内容　　：光計測、画像計測、レーザーを利用した応用計測、医用分野への

応用計測等の手法及び実用的事例やその活用方法に関する内容

　　　講演時間　　：質疑応答を含め20分

 　　　（発表15分；10分と15分でベル、質疑応答5分）

　　　講演申込締切：2025年5月26日（月）

別紙申し込み用紙によりお申し込みください。

プログラムは測定計測展ホームページ/ 招待状により広く告知

致します。

　　　論文集原稿締切：2025年7月28日（月）

講演内容をまとめた論文集は当日会場にて有料配布します。

講演者には一部贈呈致します。

※講演使用機器は、プロジェクター（主催者用意）と致します。

※発表用PCは、発表者がご用意頂くことを基本とします。

　但し、事前に発表用のファイル（PPT or PDFファイル）を

　事務局迄送付頂ければ、事務局PCを使用できます。

※論文集様式はA4判4枚以内（PDF or Wordファイル）とします。

　原稿を主催者でB5版に縮小印刷し、論文集を作成いたします。

　申し込み・問い合わせ先　〒105-0011　東京都港区芝公園3-5-8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械振興会館204

　　　　　　　　　　　　日本光学測定機工業会｢光計測シンポジウム｣事務局

　　　　　　　　　　　　　　TEL/ FAX: 03-3435-8083

　　　　　　　　　　　　　　　　E-Mail：info@j-oma.jp